平成28年度 第2回 産業用クラウドスパコン利用推進協力会 (賛助会員交流会)

日時：平成29年2月24日（金）14：00～17：15

場所：高度計算科学研究支援センター2階 セミナー室 1、2

プログラム

14：00～14：05（5分） ご挨拶

(公財)計算科学振興財団

14：05～14：25（20分） H29年度 FOCUS スパコン利用制度紹介

(公財)計算科学振興財団

14：25～15：30（65分） 講演1 及び Q&A/意見交換

「HelyX-SAS を用いた LNG プラントの大規模気流解析」

日揮株式会社 プロセス技術本部 ENテクノロジーセンター
構造・流体解析グループ シニアエンジニア 熊上 学 氏

15：30～15：45 休憩

15：45～16：50（65分） 講演2 及び Q&A/意見交換

「FOCUS スパコン上での流体解析における iconCFD の並列性能」

三菱電機株式会社 先端技術総合研究所 熱流体システム技術部
流体・伝熱制御技術グループ 専任 永安 哲也 氏

16：50～17：05（15分）

FOCUS スパコンストレージサービス 3 種の使い方と

FOCUS スパコンと連携可能な外部ストレージサービスのご紹介

【懇親会】 17:15～18:30 於セミナー室